



## 電子束蒸鍍機 (E-Beam Evaporator) 使用者付費同意書

為了保持電子束蒸鍍機的永續使用並基於使用者付費之精神，凡使用此電子束蒸鍍機之使用者與其指導教授，必須同意支付此一機台使用的使用費用，以利本機台所需耗材與維修費用的支應。其相關費用與執行之規定方式如下：

1. 靶材除了貴重金屬(Au) 的使用需另行計費或自行提供外，其餘皆由本實驗室免費提供。(目前本實驗室可提供 Al、Cr 靶材)。
2. 機台使用費如以下表格所示(不包含鍍膜前抽真空時間)。

(不滿 1 個小時以 1 小時計算)

項次	單位	儀器名稱	服務細項	收費標準(現金)			
				學校單位		研究單位	營利事業單位
				校內	校外		
	奈米中心	電子槍蒸鍍系統	機台使用費	1000 元/時	1200 元/時	1200 元/時	1500 元/時

3. 貴重金屬(Au)靶材的計費，Au 每蒸鍍 50 nm 厚收取新台幣 1,000 元整。
4. 以上各項辦法與收費標準，未來將視實際執行情況做調整，並予以通知。

本人同意學生\_\_\_\_\_使用南台科技大學微奈米感測實驗室之“電子束蒸鍍機”，並同意依上述規定支付代工費用。

立同意書人: \_\_\_\_\_ 教授 (簽章)

設備使用者: \_\_\_\_\_ 學生 (簽章)

系 所: \_\_\_\_\_

電 話: \_\_\_\_\_